

Thermal evaporation 법으로 제조된  $\text{WO}_3$  박막과 Pd- $\text{WO}_3$  박막의  
전기적 특성에 관한 연구

A study on the electrical characteristic of  $\text{WO}_3$  and Pd- $\text{WO}_3$  thin films prepared  
by thermal evaporation

김광호, 박진성<sup>†</sup>

조선대학교 첨단소재공학과

(jsepark@mail chosun.ac.kr<sup>†</sup>)

$\text{WO}_3$  계 n-형 반도체의 박막 가스센서의 수소 기체에 대한 감지특성 및 촉매로 Pd를 첨가함에 따라 미세조직의 변화가  $\text{WO}_3$  감지특성에 미치는 영향을 조사하고자 하였다. 박막의 증착은 열증발법을 사용하여 두께는 160nm~340nm로 하였으며, 촉매는 스퍼터링법으로 두께 16nm~107nm로 도핑하였다. 촉매를 사용하지 않았을 때와 촉매를 사용하였을 때의 열처리 온도에 따른 박막의 결정구조, 조성변화, 표면특성 및 수소가스에 대한 감지특성을 비교하기 위하여 XRD, FE-SEM, AFM, AES 등을 통하여 분석하였다. 결과 수소기체에 대한 감지특성은 박막 두께가 증가함에 따라 우수하였으며 Pd 가 첨가함에 따라 감지특성은 향상하였다. 이는 금속표면이 공기분자에 대한 표면흡착 능력이 우수하고 특히 Pd 는 표면에서  $\text{H}_2$  를  $\text{H}^+$  이온으로 전환시키므로  $\text{WO}_3$  이 기체에 대한 반응을 향상시킨데 있다고 보여진다. 작동온도는 200°C~300°C으로 250°C에서 반응이 제일 뛰어났다.